POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125)

INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI

MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan) APPL NO.: 60-108863 [JP 85108863] May 20, 1985 (19850520)

FILED: INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April

14, 1987 (19870414)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

使用後辺却願います

@日本国特許庁(JP)

印种許出職公開

切公開特許公報(A)

昭61-265849

MINL CI. H 01 L 23/40

庁内整理番号 触別記号

企料 昭和61年(1986) 11月25日

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

電力半導体装置 9発明の名称

2260-108863 2017

昭60(1985) 5月20日 の田

m Re

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 **7**7

シャープ株式会社内

E 67 PA シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町22番22号

大阪市阿倍野区長池町22番22号

の出 関 推三 弁理士 原 の代 理 人

1. 発明の名称

電力半導件装置

2. 特許論求の範囲

1. 装置冷却用の放热フィンを有し、装置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 国路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体装置において、前配内部回路基板下 面の網パターンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から取る接着利用により 接合させたことを特徴とする電力半導体装置。

3. 発男の評価な説男

(産業上の利用分野)

本発明は、空気中への放然により重要の声車を 行うための政禁フィンを備えた電力半導体装置に 関するものである。

(世来技術)

従来、電力半導体質量は作動時の電力損失が大 まく。この電力損失によって作じる発熱量を電力 半導体装置単独では散散しきれないため、装置者 体に著しい温度上昇を招くものであった。この過 度上昇により、装置内部に設けられた単導体電子 の許容景高温度(シリコン半導体では通常125 で~150で)を超える危険性がある場合には、 電力半導体装置は、第4回に示すように、その領 置の消費電力に応じた青却能力を有する政語フィ ン12に装着して使用されていた。上記放送フィ ン1.2 はその材料として通常アルミニケムの押出 し型質が用いられ、一方の量には平面部1.2 aが 形成され、権力の目には複数のひだ状の交配部(1 一が設けられている。電力半導体管置の内閣に は、第5個に示すように、セラミックから取り、 胃道に前パグーツ1.5 a - 1.5 b - 1.5 c - 1.5 d および 1.5 · の形象された内部画書書を1.4 が 設けられている。この内部製造を14上には、 EEEO. を介して入出方端子17~夏び年車修備子118。 ・1 なりを単田付けしている単田藩 1 6年 新意識 されている。上記一方の中華体電子しまるのと概

と調ベクーン1.5 6、及び前バターン1.5 6と後 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンデ イングワイヤ1-9・1-9により指摘されている。 このような内部回路基板14位、その下面に形成 された上記調パターン15・モ介して単田層20 の半田により放無用金属板21に半田付けされて いる。上記の放無用金属板2.1 は無伝達率の高い 関板に酸化砂止用のニッケルメッキ等の支面処理 を施したものであり、ある程度の放無機能を有す るものである。上記の放無用金属板21の上面は 内部団路基板の単田付けを容易にするために、ま た医園は他の放無器である放焦フィン1.2への装 着を容易にするために、それぞれ平坦な標準にな っている。 放焦用金属板 2 1 正には電力率導体質 置の外数の一部で形成する外枠22分段けられ、 放熱用金属板21及び外枠22により形成される 容器中には、簡単を定量して内部の構成部別を保 置するための内望祖論第23が形成されている。 この内質相論層23上には、電力半導体質量の上 部外数を影響し、電子17一を固定するための外

れるので、約0.2 マ軍程度の無法院が存在する ことになる。

ところが、上記能乗の構造では、飲無用金値被2.1 と改善フィン1.2 の接合には、これら二者間にグリス層2.5 を設け、取付ビス2.8 .2.8 によりビス止めして固定するものであるため、値立て作業が非常に手間取るという欠点があった。また、放無用としての放無フィン1.2 を別に設けているため、放無用金属板2.1 は不必要なものとなっており、これに起因して認品点数の増加及びコストフィブを招乗するといった問題点を有する。(発明の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置冷却用の放然フィンに対する電力半導体装置の装着を接着剤にて行うことにより、郵品点数の減少及び場立作業の簡素化をはかることが出来、ひいてはコストダウンを達成することができる電力半導体装置の提供を目的とするものである。

" O HIT WILL HO !

質量を見えるからまされている。

以上のように、中華体質子」をよってもを含っ 飲無用金属板21までの単位属性を考慮した場合 により、上記で書間の無理氏はしゃしおっていた なる。しかし、仮に上記並無用金属版で、一か意味 3 m 图图 8 0 × 4 0 回の開催とすれば、放映 用金属板21から空気中への無度放は約10セル となり、年基体電子188・188での情景電力 を20Wとすると、上記事事体案子110.11 bの温度は200でを軽大きに上になる。 Bar - 先達した食物フェン12による食物を含要とな るものである。世界フェン1-2に対する電力事業 体質量の強着は、第4回のように耐起性が展合性 板 2.1 と飲料フィン12 の平面部12.0 との間に 熱伝導性の食いグリス層2-5 を及り、耐配外ゆ2 2、放熱用金属板21及び放無フィン12を、そ れぞれのヒスドIII26 26 27 21 CP 道した取付ビス2.8~2.8により固定されている ・ 商、上記グリス層で5により、放然用金属板で I.及び放然フィン1.2 間の無種抗は小さく即分。

本発育の電力争事体管置に、管置清和前の設施 フィンを有し、管理内部に設けられ上下両面に調 パターンを形成した内部回路高級上に、電気的に 報管する報政部はを設けた電力学品体管置に強い で、割配内部回路高級下間の調料ターンは、上記 試験フィンの平面部上に、常伝源性を有する協動 から資本管理別により接合させたことにより、 部品点数を削減しかつ値立作業を開催化できるように構成したことを等度とするものである。 (実施例)

本免明の一貫進貨を第1箇万宝装/3 固に基づい て以下に重明する。

電力半導体装置の内値には、電気的発達性が高くかつ熱伝導率の高いセラミックを基材として影響され間間落板として機能する内部回路を振りが設けられている。この内部回路を振りの上間には調バターンで、2 を・2 c・2 4 が影響されている。上記の開バターンで、上には、人出力増子4。及び半導体第75 a を所すの間隔をといてままり

けした単田藩子・才が形成されている。また唐べ ターン2 6・2 と上にはそれぞれ人出力電子4 6 と半事体繁子5 6が半田層 3により半田付けされ でおり、さらに関ベターン26上には半田湯でに より入出力漢子はこか半田付げされている。上記 の半導体素子5 a の上面と網パターン2 b、及び この頃パターン26と半導体素子56とはそれぞ れポンディングワイヤ 6 6によりポンディング され精験されている。上記のボンディングワイヤ 6は、半事体素子5.4.5.6の電視等量に応じて 線長200~500 ロのアルミニウム観察いは金 値が遺棄用いられる。このような可能回算者板1 は、アルミニウムの弾出し型材から改る拡熱フィ ソイの平面状を成す平面部でよに貼着されている 。上記放熱フィン1の平面部1 a とは反対側の面 には、同一重要で観察効果を高めるため複数のひ だ状の突起部1カーが形成されている。放焦フィ ン1は、この放発フィン7が用いられを電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また政然フィンプは然 佐事性がよく独動かつ安保であることが要求され ており、制速したブルミニケムの押出し受けか出 教的これ以の条件に適合し得るものとして利用さ れる。質、上記内部回路基板」と放映フィンでは、 、放焦フィンTの好質がアルミニクムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このため、 放無フィン1の材料を他の半田付性の良い資金だ はニッケル等に置き換えるが、彼いば彼然フィン 7にタッチ処理を施すことも考えられるか、これ **テの方在に収集フィン1の大型化に呼応じてコス** ト賞を招くものである。よって本語書では散無ブ インフに無佐事性を有する謝護の接着前から成る 便者所屬 8. がスクリープ印刷されており、この情 着剤着 8 により内部回答 基板しが放然フェンTに 監督されている。また、上記政策フィントには、電 力半導体質量の免疫の一部を形成し、上記内部団 副基板」に設けられた部状を製画から使う円筒状 の外神学が別が後輩期間 8 により転着されてい る:上記の外件9及び記念フィンフにより形成さ れた誰形状の内部には、育じく内部に設けられた

半導作業子5 * ・5 * の変面の保護及びポソディ ソグワイヤ6 ・ 5 の制理的新軍からの保護のだめ 、機関の支援により内装出階層 1 0 が形成されて いる。この内装組階層 1 0 の根間は、住人時には 銀状であり、住人後はデル化されるものである。 上記の内容組置層 1 0 上には、本筆面の上部外像 を形成しエポキン組置から彼る外質(観響 1 1 により選子 4 * ・4 * * 4 * c が固定されている。

上記の構成において、電力半導体の作動でよう 半導体電子:5.a. 5.b.から発生された無比率田藩 3. 3. 調がターンでは、2.c. セテミック番板 1. 調がターンでは、B.O 後種製稿 8.を延伸して放 無フィン1に伝達される。そして、この試熱フィ ン1から上記の無かを気中へ設出されることによ り、半導体電子 5.a. 5.b.が冷却される。上記の 熱の伝達過程において、無は半導体電子 5.a. 5.b.で方の放熱フィン1の方側で圧進されると同時 に使方向へも伝導され、第2回に示すようは、熱 の伝導方面の中心軸に対しておよそ4.5.**の性か りをもって伝導されることが知られている。そ、 無の伝わる媒体の単分をは(ca)/で、。 ca)、この媒体の単分をは(ca)、媒体の新面積 をS(dl)とすると、この媒体の熱度状態((vii)) は、

1 186 1 · S

で質性される。ここで、電力率電子強置によく用いられるセラミック基板1の厚か 0、6 m、調バターン2 m 2 b 2 c 2 c の厚か 0、6 m、調バターン2 m 2 b 2 c 2 c の厚か 0 .1 ー 0 .5 m 程度のものを想定すると、学事体電子5 m 5 b かの接着預算 8 に至るまでの距離は約1 m となる。今考えている電力学事体素子5 m 5 b は少な(とも7 m 所以上のものであり、学事体電子5 m 5 b の大きさを優に1 m 角とすると、接着開業8 m 分の熱に悪に書与する問題観5 は、5 ー (4 + 2 t 0 m m 4 5 つ) (cd) (4 - 0 .7 t 1 0 .1) テなわ5 9 m 角種度の大きさに加る・接着開業8 に厚か 1 0 0 m 無に厚印はエミー×1 0 で (cal/で 1 cm) 程度の関節を使用する。

れば、(1)式よう接着網層のの熱性抗させ、も ≈0.3 せいとなる。一方、従来の電力半導体質 置の場合は、第3回に示すように、半田層20、 放然用金属板21及びグリス層25が本装置の模 着用層 8 の代わりに存在することになる。しかし これらの部分の無伝事率は、半田増20の無伝導 率 1 - 8 × 1 0 * (cal/ で・*・☆) 、網を基 材とする放然用金属板21の熱伝導率1-9.2× 10''(cal/て・:・四)で示されるように、 上記接着利用8の無伝道率 A ≈ 1 × 1 0 - 1 Cal /て・・・・・」よりも相当高く、無視し得をもの である。従来の電力半導体装置において熱伝導上 大きく影響するのは散熱用金属版21と放熱フィ ン12との接触部の熱低値であり、この熱抵抗は 0≈0.2 ♥ 程度となる。よって解記本質量の 接着前着8の無抵抗りは上配従来方式の無抵抗り に近い値であり、接着前着8に温常用いられる熱 伝導率の高いものを使用すれば、健果の警官に対 して放無機における男化は殆ど相乗しない。ま た、本語書の健業機能をさらに関上させるには、

品点数が天確に前裔される。また上記取何セスを 押達するため外岸及び放然フェン等に形成されて いた取何ピス押連孔も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部出点数の減 少及び上記内部回路番板における放然フェンへの 機場前による取付け改良により、建立作業が大幅 に無常化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び建立て作業の簡素化等によ り、コストチャンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

4. 図面の簡単な影明

第1回は本発明の一貫維例を示す範囲図、第2 回は第1回に示した電力半導体整置の熱伝導の状態を示す模式図、第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は従来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す新面図である。

1 は内部回路基礎、2 a - 2 b - 2 c - 2 d - 2 c - 2 d - 2 c - 2 d - 2 c - 2 d - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c - 4 b - 4 c -

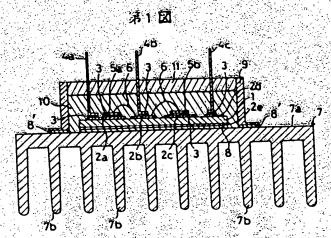
(発明の効果)

本発明の電力半導体装置は、以上のように、電 力半導体装置の外数の一部や形成する外体及び下 歯に調がターツを有する内部歯間は基度をこの調が ターンを介して、放送フェンの平面部に無任導性 を有する樹脂から成る接着所により貼着した構造 である。それ故。従来用いられていた放無用金属 板、グリス、取得ビス等の部分が不要になり、部

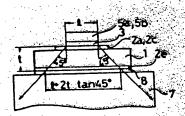
ボンディングリイヤ、1に放為ファン、8 Cを強 利潤、9 CA PO、1.5 C 円望出版場。 1.1 C A 協 出版者である。

> 特許出議人 シャーア株式会 代項人 弁理士 原 単

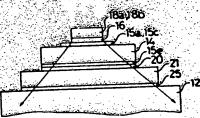
原羅里



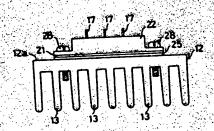








W 1 10



a - 63

